

***Judul:***

Pengaruh peningkatan flow gas metan terhadap sifat optis lapisan tipis amorf silikon karbon ( $\alpha$ -SiC:H) hasil deposisi metode DC sputtering

***Pengarang/Penulis:***

Lusitra Munisa, author

***Subjek:***

Silicon carbon

***Nomor Panggil:***

AJ-Pdf

***Penerbitan:***

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)